This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Translation

JAPANESE KOKAI PATENT, SHO 62-9639

Disclosure Date : January 17, 1987

Int. Class. : E 01 1 21/56

Seq. No. for Official Use : R-6835-57

TIME OF INVESTION : MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

APPLICATION NO. AND DATE: SEO 60-148864, July 5, 1985

DIFERIOR .

: Tsuneo RAMATA, NEC Temsgata, Ltd.

4-12-12 Ritamachi, Yamagata-Shi

APPLICANT

: NEC Yamagata, Ltd.

4-12-12 Kitamachi, Yamagata-Shi

AGENT

: Hitoshi UCRIFARA, Patent Agent

MEDGER OF INVENTIONS: 1

RECOEST FOR EXAMINATION : Hone

1. Mile of invention

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

عنعتى . 2

Manufacturing method of semiconductor device, as characterized by setting semiconductor chips on a printed circuit substrate having a patterned circuit, connecting the electrodes of said semiconductor chips to said circuit, and cutting and separating them after resin encapsulation.

3. Specification

[Pield of comercial unility]

This invention relates to a method of nemufacture of semiconductor device, and particularly this invention intends to provide chip parts such as miniaturized transistors, diodes, etc. at high level of reliability and inexpensively.

[Prior art]

Conventionally, this type of semiconductor thip parts was namufactured by setting semiconductor pellets on a punched-out lead frame, connecting the wires, forming into leads and forming thips, or setting the semiconductor thips on a ceramic part, connecting the wires, and encapsulating with resin-

[Problems to be solved by the invention]

The manufacturing method of the prior art, since leads were formed after encapsulatinog in the former example, showed inferior moisture resistance and greater variation of size and shape, and this has been the cause of problems in actual packaging process.

And, with the latter example, the raw materials were expensive, variation of the size of the material and substrate or variation of encapsulated size was great, and this again has been the cause of the problems in actual packaging process.

[Means to solve the problems]

In the present invention, semiconductor pellets are set on the printed circuit substrate which have the pattern to match the element configuration, necessary internal connections are made, and subsequently the surface of the

elements is encapsulated with a regin, and then the encapsulated printed circuit substrate is cut into individually separated semiconductor elements. In this case, processes such as measurement of the electrical property of the elements or marking process can be carried out before or after the cutting and separation process. Thus, such work can be carried out by the most accessible process, based on optimization of the process or element configuration.

[Example]

This invention is explained below by referring to the accompanying drawings.

Pig. 1 represents the side view and cross-sectioned view of the completed device. Pig. 2(A) is a cross-sectioned side view of the printed circuit substrate which is used for assembly of this device, and Pig. 2(B) is a partial plane view of this printed circuit substrate. Assembly process is explained by following these drawings.

Semiconductor pellet 3 is nounted and immobilized on the printed circuit substrate 1 by solder 2, and they are connected by bonding wire 4. This situation is illustrated in Fig. 3. Then, the surface of the element is encapsulated or sealed with resin 5. Encapsulation may be performed over the entire surface or a part of the surface. This situation is illustrated in Fig. 4. Pinally, element is cut and separated to form a completed product. This situation is illustrated in Fig. 5. Cutting can be made accurately through the center part of the through-hole without damaging the linkage with the packaged tontacts on the rear side.

[Effect of invention]

As explained above, according to this invention, miniature leadless chip carrier element that has high precision and high quality can be obtained. External dimension can be miniaturized by 30 - 50%, compared to the chip carrier formed by the conventional lead working process. Thus, this process can be used for the future miniaturization. It can be applied widely to miniature diode or transister, as well as a giant LTI element, and thus the effect is enormous.

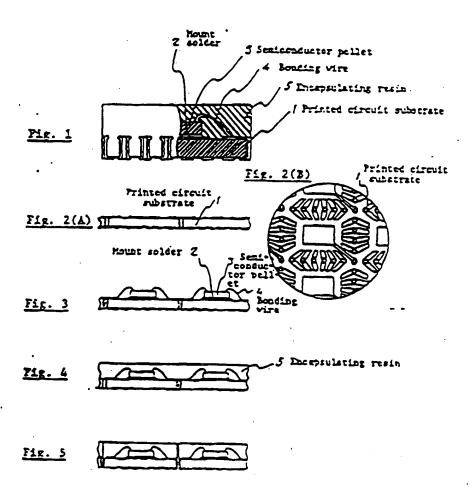
4. Brief explanation of drawings

Fig. 1 is a side view to illustrate a partially sectioned semiconductor, made by an example of this invention.

Pig. 2(A) and Fig. 2(B) are, respectively, the cross-sectioned view and plane view of the printed circuit substrate.

Mg. 3 is a side view that represents the situation of setting the semiconductor pellet on the printed circuit substrate and connecting with the external terminal(s).

Fig. 4 is a cross-sectioned view to represent the surface of the semiconductor element that was encapsulated with a protective resin.



7

●公開特許公報(A) 昭62-9639

Mint Cl. H 01 L 21/56 规则配号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987)1月17日

R-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

半導体装置の製造方法

到特 取 昭60-148864

会出 取昭60(1985)7月5日

麂 俣 母兒 明 者

常郎

山形市北町 4 丁目12番12号 山形日本電気抹式全社内

山形市北町 4 丁目12番12号

山形日本電気株式会社 砂出 既 人

弁理士 内 原 の代 理 人

1 共界の名称 华海体磁度 0 权益方法

2 特許日本の発理

パターンエンタされた記録を有するブリント配 最高板化牛高体テップを搭取し、放牛装件テップ . の電板と鉄配配車との雑車を行い、食質制止後と れを切断分泌することを特徴とする単純体装象の 型拉方法。

3. 発明の評価な数明

(宝装上の利用分野)

本発明は、半導体装食の製造方法に関し、特に 小型トランジスタ。ダイオード、小型ICのテァ プ都品を信念反正くかつ安保に技供するものでも

(収集の預費)

女気、この我の中選弁テップ祝品は、パンテン

グされたリードフレーム化半退体ペレットを搭放・ 慈麗を行ったのち、リード形状の加工を行いナッ プ犯杖ドナるものや、セラミック取品だ半級なべ レットを搭載・新製し製作製止するものがある。 (発明が解決しようとする問題点)

夜景の製法に基づくものは、私念の外では対止 技にリード加工を行うために制度性等の面で劣化 が見られる外、形状寸圧のパラフキが大をいとい う久点があり、実装工程でのトラブルの気包とな っている。

文、我者の代では、おおが本価である事の外に 材料高量の寸圧パランキ。剣止寸圧パランキが大 そいという欠点があり、十はり表紙工なでのトラ プルの気器となっている。

(問題点を無決するための手取)

本見男は、もらかじめ象子供当に合致したパノ ーンニンタを施したプリント配舗基準化牛退体ペ レットを搭載し、必要な肉質能離を行い、その状 京子語を収益で対止し、しかる独倒止鉄プリント 配置多点を切断分離し、個点の中級体象子化分離

するものである。との数、女子の女気都界の取象 ヤマー・ング本の工品に切断・分割の所はいずれ でもよく、女子被盗ヤブロセスの産品化ドエリ系 もやりナナい工程で行えばよい。

(実界例)

次に、本発明について図面を参照して収削する。 家1回は完成した名数の傾面及び断面を扱わしている。 第2回のは本名をの組立に用いるブリント配動基準の傾断面図、何図内はとのブリント配 継手権の平面部分図である。以無信面にないは立 工程を収明する。

プリント配置部を1 K年級体ペレット3 モソルダー2 で取りつけ固定し、ポンディングワイヤー4 で能量する。との様子を第3 関化示す。次化、電子面を倒距5 で割止する。割止は全面でも部分的に行ってもよい。第4 居にとれを示す。是せに電子を切断分離し完成品となる。との様子を第5 間に示す。切断はスルーホールの中央事を正確に行う事により、裏面の実気用コンダクトとの逆聴を扱うことなく分離出来る。

1 ……ブリント配施芸術、2 ……マウントソル ダー、3 ……牛将体ペレット、4 ……ポンディン グワイヤー、5 ……何止仮転。

代單人 弁理士 内 底

(資明の効果)

以上記明したほに、本質無によればな工た成立 本く品質のよい、小型リードレステップニュリア ま子が持られる。先形は位表のリードが工による ナップキュリアに比較し30~50~小型化する事ができ、今後の小型化芝向にも十分的配できる。 ま子は小型のダイメードキトランジスメから、大 形のして1ま子さて広く選用比乗、その効果に向 り知れない。

4. 印面の尼年な設务

第1回は本発明の一実現外による牛崎体保証の 部分断面を示した信面回である。

第2回以かよび第2回的はそれぞれブリント配 要素質の所属シよび平面包である。

京3日はブリント配金書系に牛ははペレットを 搭載し外形性子と結婚した供子を扱わしている包 価値である。

第4回は牛導体素子面を促進用の指で対止した 様子を扱わす断面的である。

